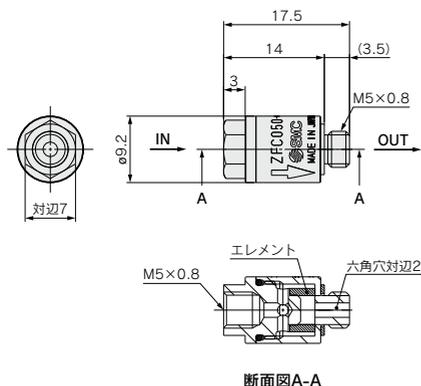


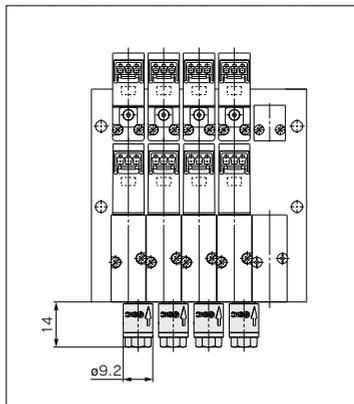
関連機器

サクションフィルタ

ZFC050-M5X50



真空・破壊ユニットVQD1000-V Series
マニホールドベース(Aポート)への取付例



仕様

ろ過度	20 μ m(公称)
使用流体	空気
使用圧力範囲	-100~700kPa
使用および周囲温度	0~60℃(ただし凍結しないこと)

交換エレメント品番…ZFC-EL050-X50

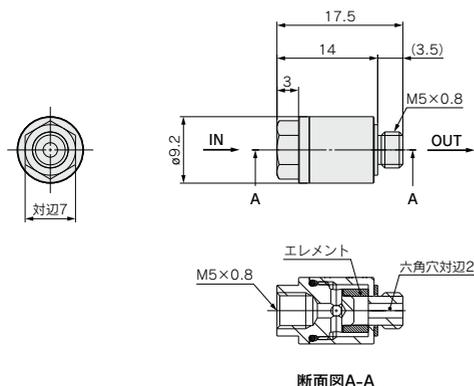
△注意

- ①OUT側ポート(M5おねじ)をねじ込む際には、手締め後に締込み工具を用いて約1/4回転(約0.5~1.0N・m)増し締めしてください。
- ②エレメント交換は、IN側に設けてある六角面を利用してIN側ボディを取外しのため交換を行ってください。
エレメント交換後のIN側ボディの締付けは、0.5~0.7N・mで行ってください。
- ③エレメント交換は、圧力降下20kPaを目安に行ってください。

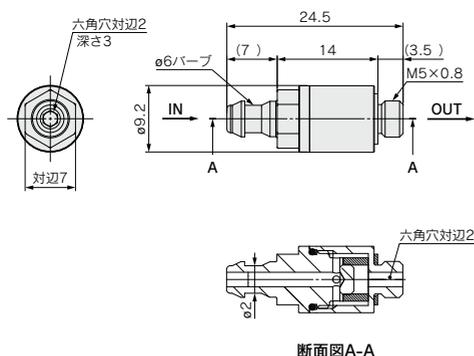
PFMV5 Series

サククションフィルタ

ZFC050-M5X68



ZFC050-AU6X68

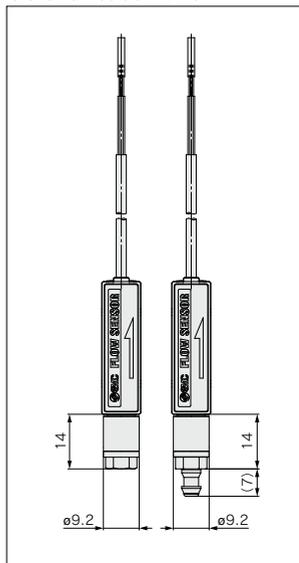


仕様

ろ過度	3 μ m(公称)
使用流体	空気
使用圧力範囲	-100~600kPa
使用および周囲温度	0~60℃(ただし凍結しないこと)

交換エレメント品番…ZFC-EL013-A

フローセンサPFMV Seriesへの 取付例(吸着確認用途)



△注意

- ①OUT側ポート(M5おねじ)をねじ込む際には、手締め後に締込み工具を用いて約1/4回転(約0.5~1.0N・m)増し締めしてください。
- ②エレメント交換は、IN側に設けてある六角面を利用してIN側ボディを取外しのため交換を行ってください。エレメント交換後のIN側ボディの締め付けは、0.5~0.7N・mで行ってください。
- ③エレメント交換は、圧力降下20kPaを目安にして行ってください。
- ④フローセンサ単体の応答時間は5msecですが、エレメントの目詰り状況によって応答が遅くなりますのでご注意ください。